

# KEK 電子入射器における タイミングシステム

古川 和朗

(KEK 電子入射器)

<URL:<http://www-linac.kek.jp/>>

# はじめに

## ◆ B-ファクトリでの実験効率

KEKB 電子 / 陽電子 非対称コライダ

$\Rightarrow$  入射器の安定な運転が重要

2 バンチ入射や連続入射でさらに効率向上

## ◆ タイミングシステム

精度の高い 入射タイミング ( $\sim 30\text{ps}$ , SingleBunch)

SLED のタイミング制御 と 2 バンチ入射

100 を超えるタイミング設定

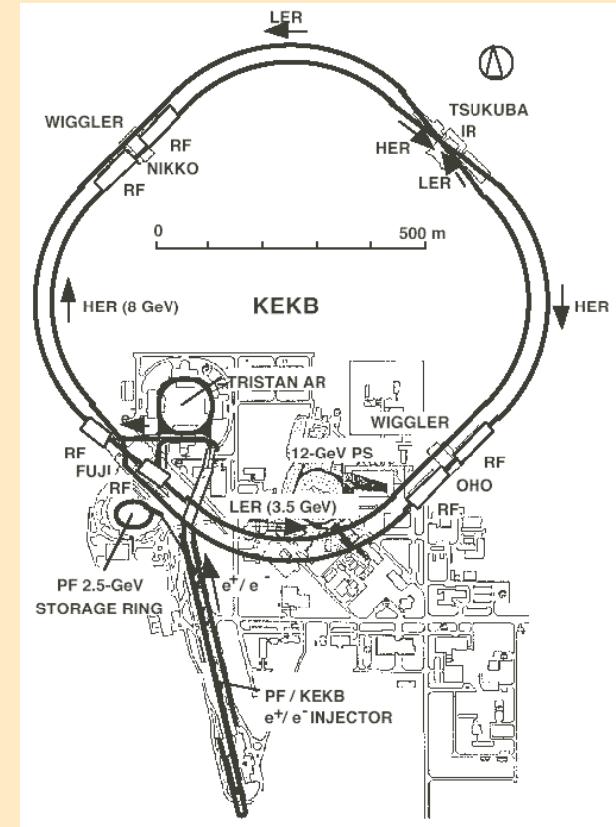
## ◆ 頻繁な ビームモードスイッチ (1 日に 50 回程度)

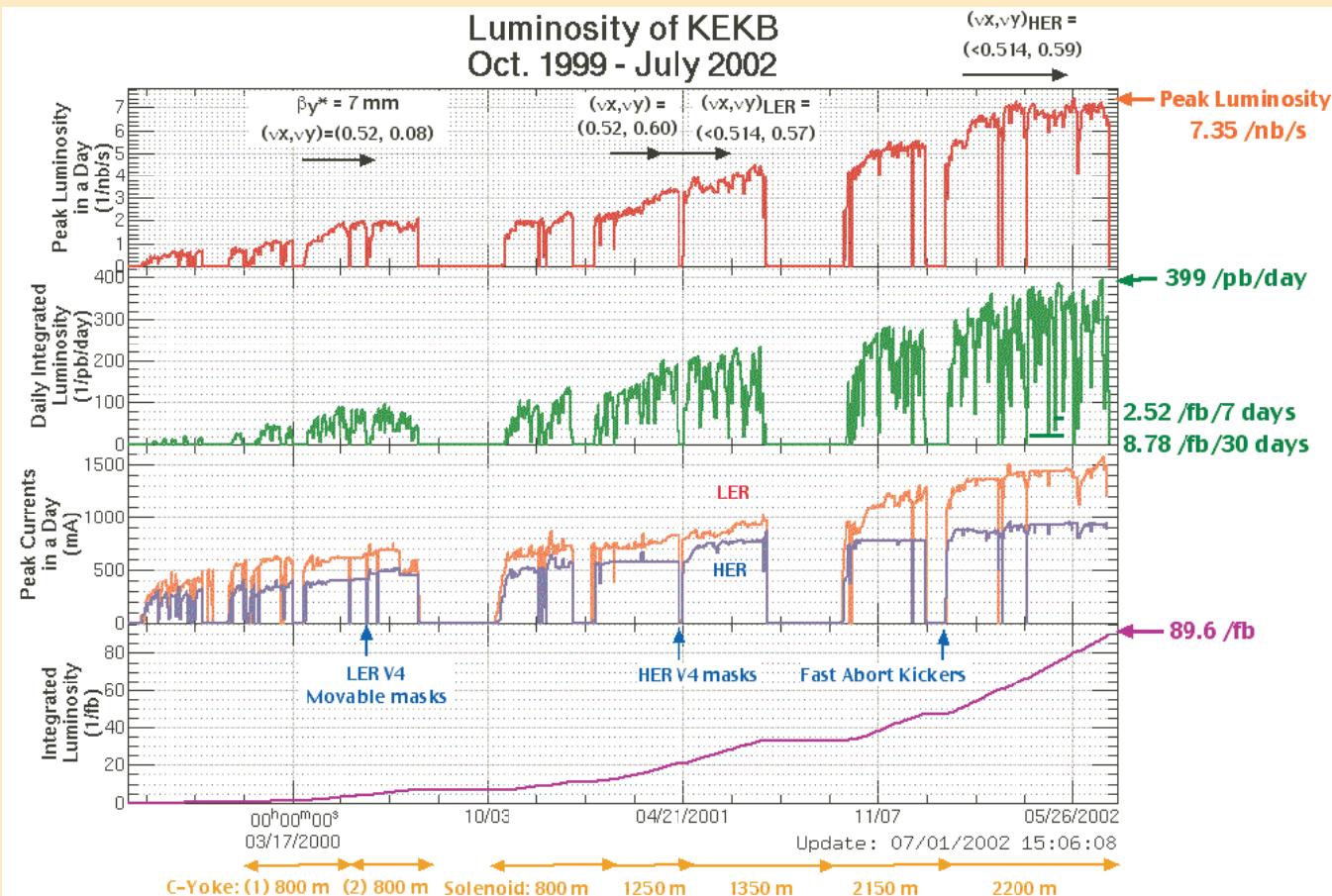
KEKB  $e^-$  8 GeV 1.2nC Single Bunch

KEKB  $e^+$ , 3.5 GeV 0.64nC **Single Bunch** with/without 2 Bunch Injection  
(Primary  $e^-$  10nC)

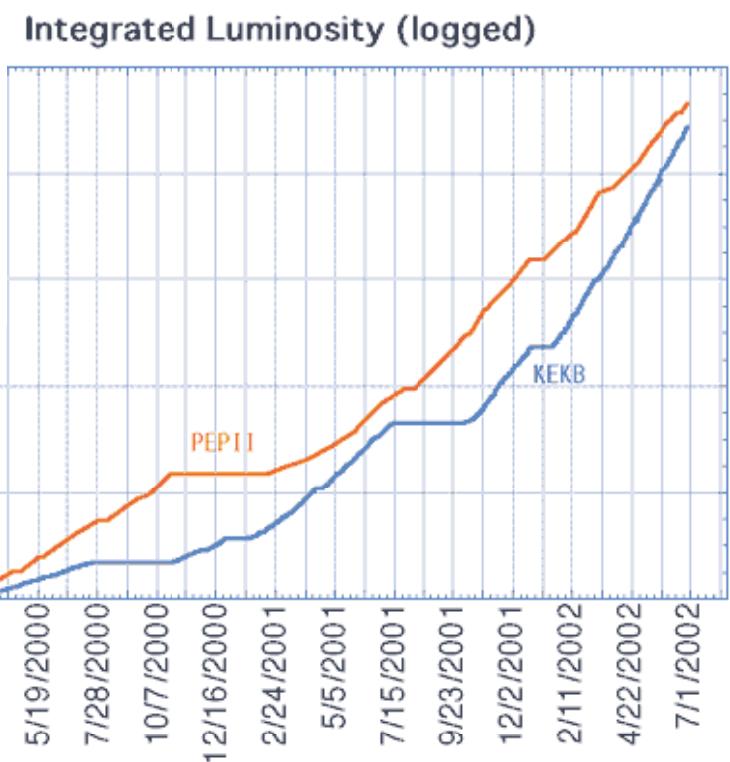
PF  $e^-$  2.5 GeV 0.3nC Multibunch

PF-AR  $e^-$  2.5/3.0 GeV 0.3nC Multibunch





◆ KEKB の性能



# 入射器のタイミングシステム

## ◆ 対象となるタイミング

- ◆ ビームタイミング
- ◆ パルスマイクロ波の生成、エンベロープ、SLED
- ◆ ビームモニタのためのトリガ信号
- ◆ 入射タイミング、キッカー等のトリガ

## ◆ 必要となる機構

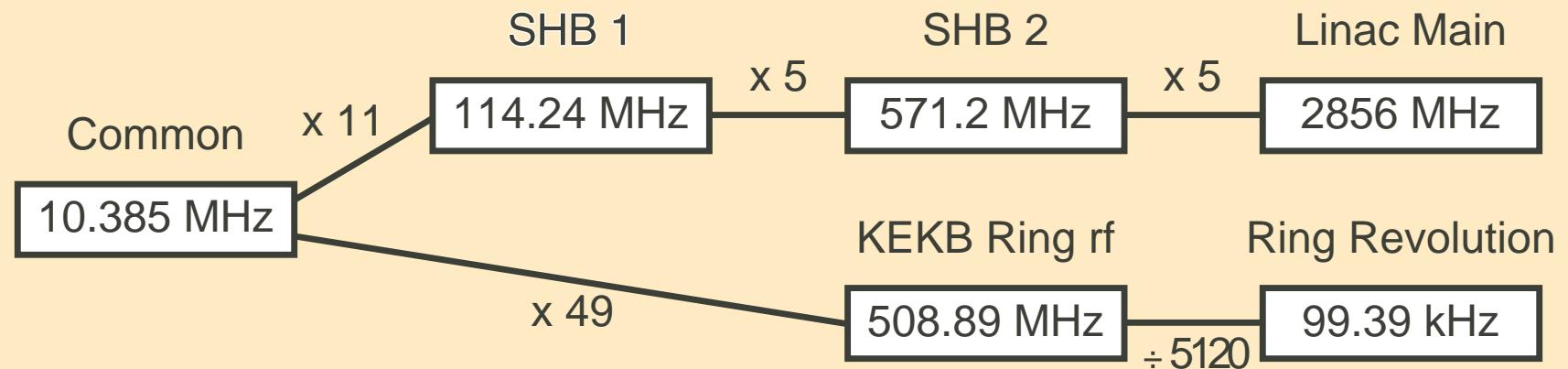
- ◆ 基本クロックの発生
- ◆ タイミング信号の分配
- ◆ 遅延信号の生成

15ヶ所のタイミングステーション

## ◆ 多数のグループ間の協調

# 基本クロックの発生

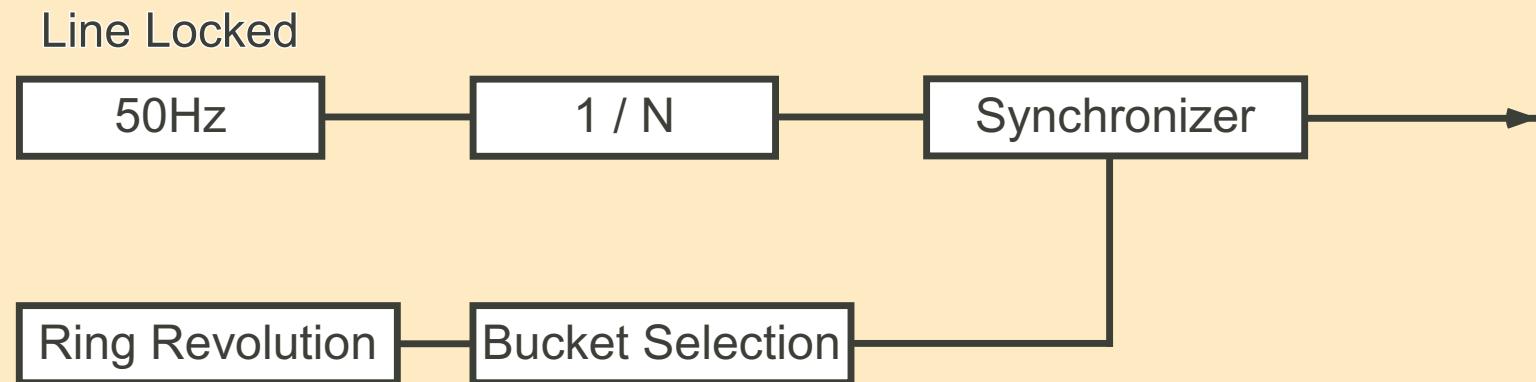
- ◆ トリストンの入射は 300ps のジッタが許された  
入射器とリングの rf は非同期
- ◆ KEKBにおいてはシングルバンチで 30ps 以下  
 $\Rightarrow$  rf の間に整数関係が必要



- ◆ すべてのタイミングは共通周波数 10.385 MHz を基本とする
- ◆ 入射器棟内の rf グループの管理する周波数分周遅倍器で生成  
 $\Rightarrow$  矢野氏のポスタ、安定度の監視

# ビームタイミング

- ◆ 商用周波数 (50Hz)、(ノイズ低減のため)  
及び各リングの旋回周波数、(バケット選択)  
に同期して、ビームタイミングを生成
- ◆ KEKB は共通クロック (10.39MHz)、(及び 114MHz, 571MHz にも同期)  
に同期しながらバケット選択  
(最大 0.5ms の遅延)
- ◆ 1/N の間引きを行うことができる



# タイミングの分配

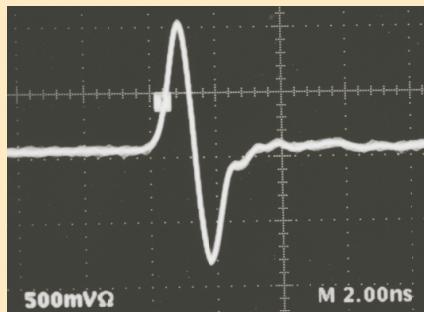
- ◆ 各装置においても精度の高いタイミングが必要  
装置によって異なる要求、

精度 <10ps, 1ns, 10ns, ステップ～1ns

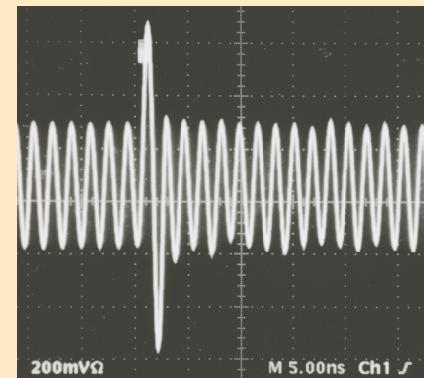
(TRISTAN 時には SLED がなく ~30ns 程度のジッタ)

- ◆ KEKB 増強に向け基本クロック (571.2MHz)を分配することにする
- ◆ ビームタイミングのずれをふせぐため、同じケーブルで分配
- ◆ 15ヶ所のタイミングステーションへ分配

1 波のみのビームタイミング



基本クロック (571.2MHz) と重畠



- ◆ 各ステーションにおいて信号を再生

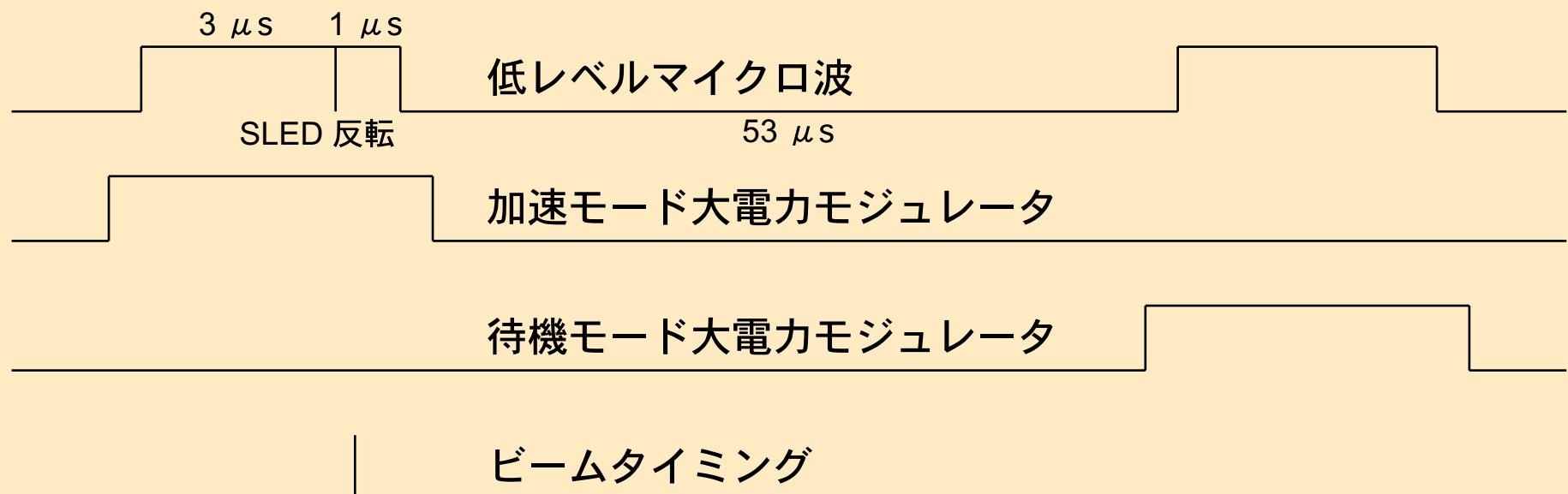
# タイミングステーション

- ◆ 主ステーションの他に 15ヶ所の副ステーションでタイミングを管理
- ◆ 主ステーションでは必要な信号を受け副ステーションに分配
- ◆ 副ステーションでは遅延信号発生
- ◆ Timing-Delay-4 (TD4) ECL 16bit カウンタによる遅延（最大  $114\mu s$ ）
- ◆ 副ステーションの仕様

Station	Beam Station	1次副 Station	2次副 Station
場所	A1 電子銃	Sub-booster	副制御室
数	1	9	5
クロック の分離	TD4R	Trigger- Receiver	1次副 Station より
遅延信号 の発生	TD4R	TD4	TD4V
Field Bus	RS232C	CAMAC	VME
主な用途	ビーム	低レベル rf ビームモニタ	モジュレータ

# パルスマイクロ波タイミング

- ◆ 低レベルマイクロ波用タイミング、  
パルスエンベロープ、SLED（パルス圧縮器）反転タイミング  
待機モード向けに  $57 \mu\text{s}$  遅れたパルス  
8ヶ所、32タイミング
- ◆ 大電力クラリストロンモジュレータ  
高圧パルスタイミング  
6ヶ所、59タイミング



# ビームモニタ用タイミング

## ◆ ストリークカメラ用タイミング

10ps 以下の精度

4ヶ所

## ◆ ビームポジションモニタ用タイミング

1ns 以下の精度 (ソフトウェアでピークを探すため精度は高くてよい)

19ヶ所、90台分

## ◆ ワイヤスキャナ用タイミング

1ns 以下の精度

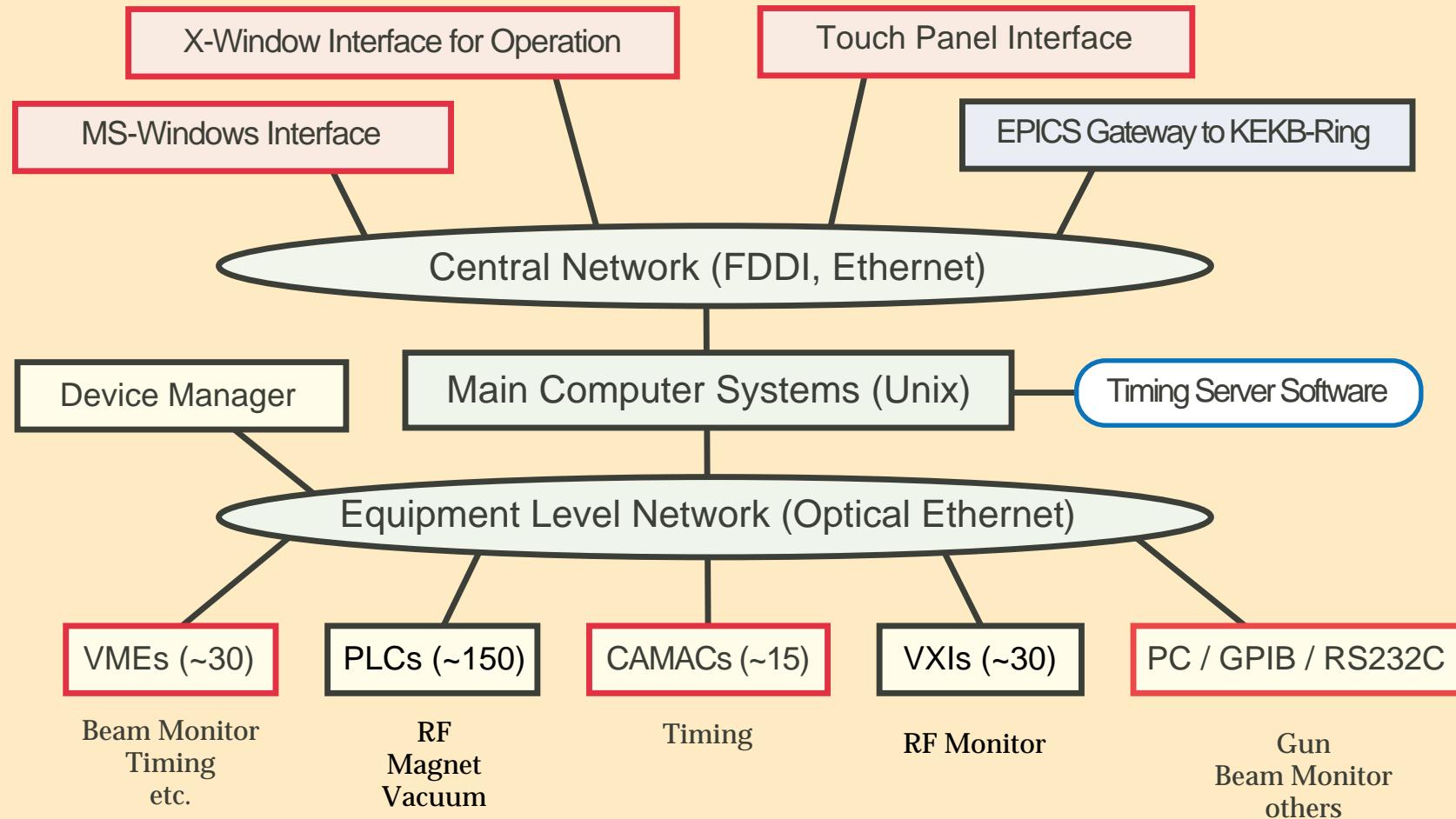
2ヶ所、14台分

## ◆ マイクロ波ビーム誘起波モニタ用タイミング

1ns 以下の精度

8ヶ所、30台分

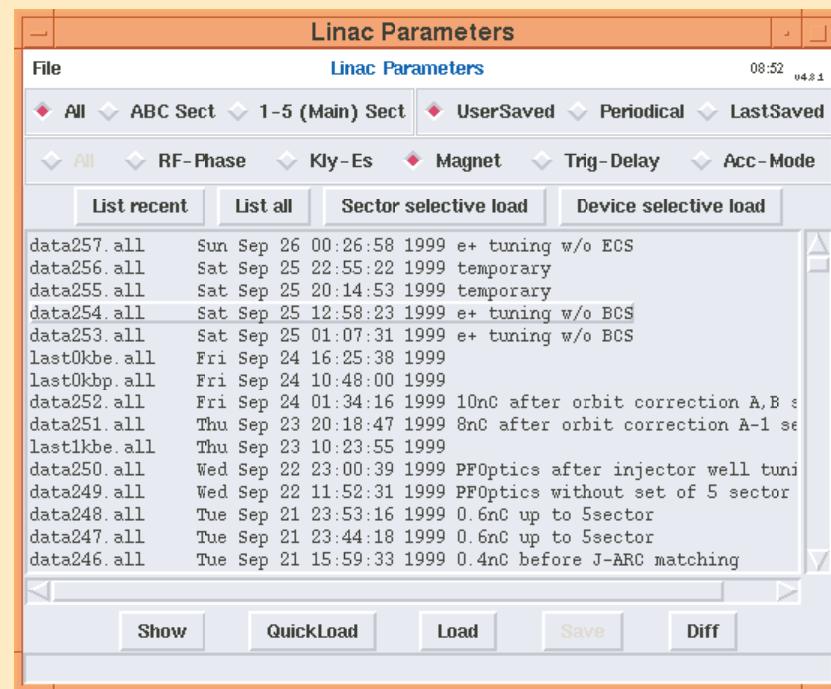
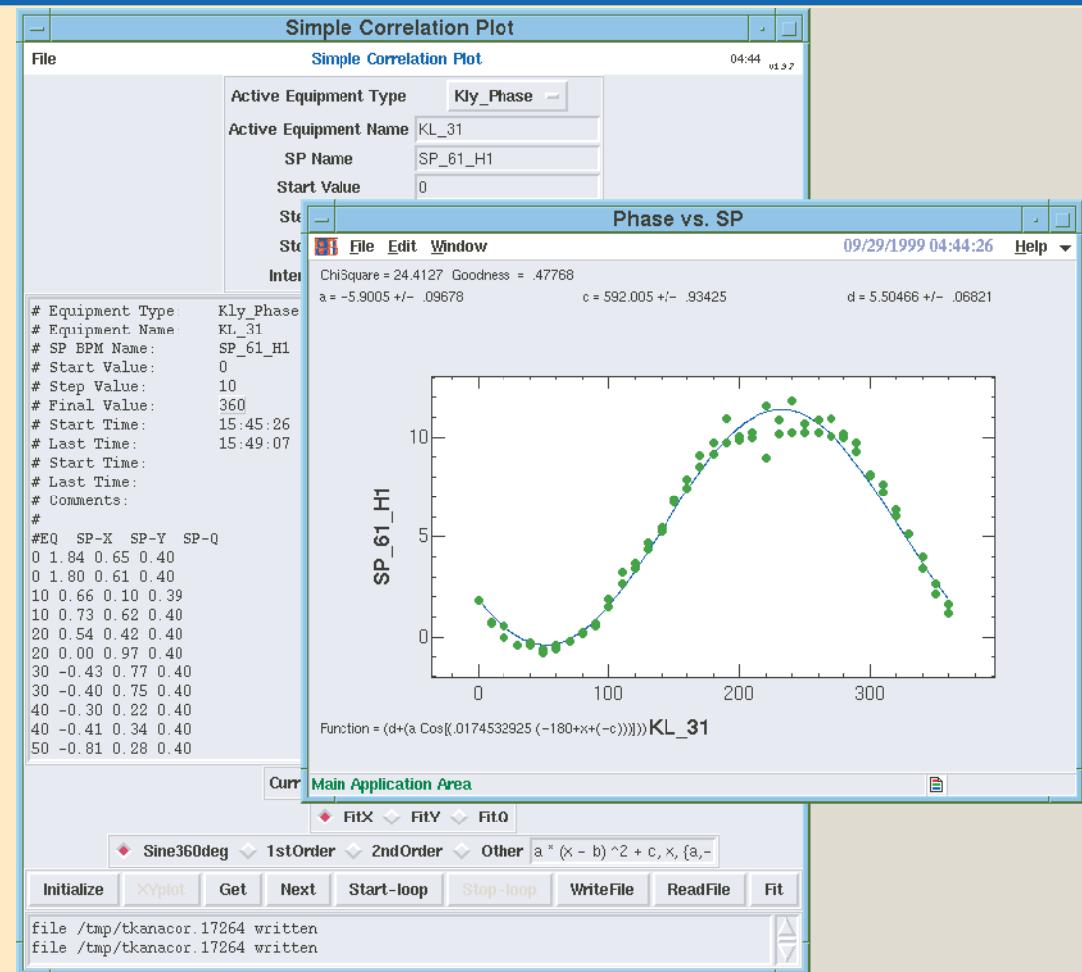
# 制御システム



- ◆ 赤と青の部分がタイミングに関連  
運転プログラムからはハードウェアの違いは意識しない  
⇒ 草野氏らのポスター、ソフトウェア構成

◆ Active Correlation  
Plot enables  
Automated Parameter  
Optimization

Passive Correlation  
Plots are also Used to  
Find Multi-Parameter  
Correlations



◆ Equipment Parameter  
Save-Load Panel  
Has Many Optional Features

# 障害

- ◆ CAMAC のドライバソフトウェアの不具合

- Hytec Ethernet CAMAC Crate Controller にバグ

- 多量の対策ソフトウェアを用意する羽目に

- ◆ TD4/TD4V の低頻度の出力抜け

- 入力(閾値指定)と出力(パルス幅生成)用のコンパレータの問題

- 2 週間に 1 回以下の頻度で、200ms の間出力が止まる

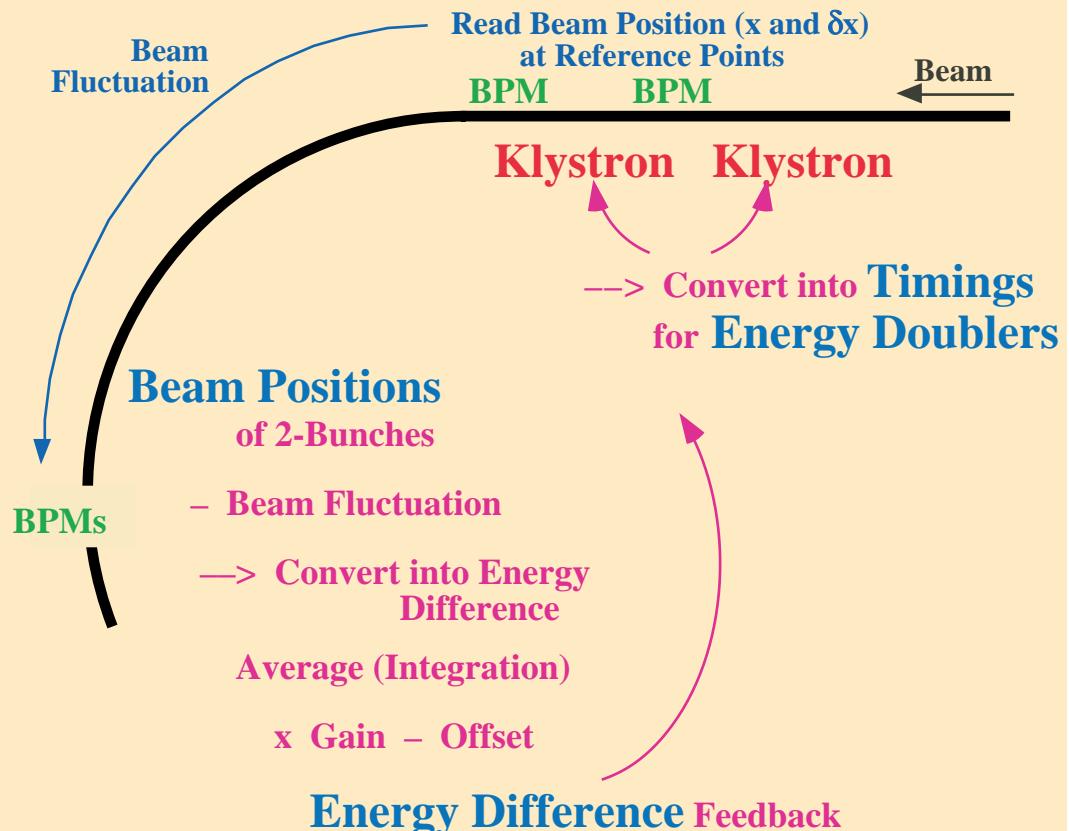
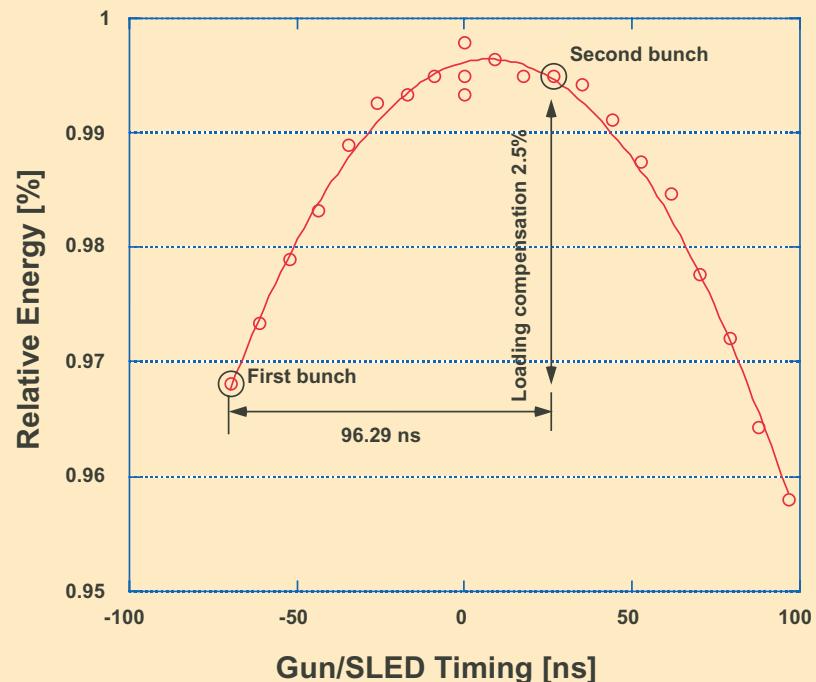
- 全数交換で対処

# 2 バンチ加速でのバンチ間エネルギー差

- ◆ 主ライナックでは rf/SLED のタイミングで  
2 バンチのエネルギー差を制御

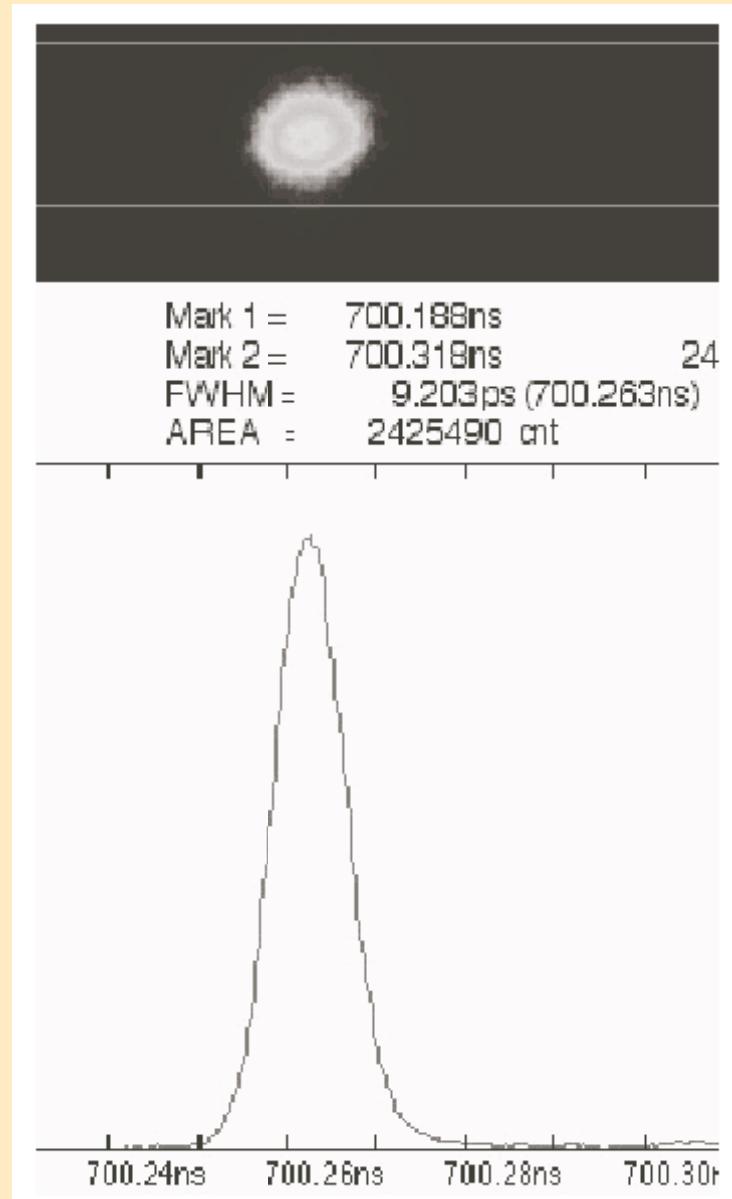
バンチ電流 (1 次電子 10nC、2 次陽電子 1nC) によってエネルギー差は異なる

- ◆ 現在は手動でエネルギー差を最小に調整
- ◆ 簡単なフィードバックループ



# まとめと今後

- ◆ タイミングシステムが期待したとおり動作  
十分な精度  
100 点以上のタイミングを柔軟に制御
- ◆ タイミング精度の評価  
ストリークカメラによるビーム幅  
10ps より十分小さい
- ◆ タイミング監視システムの充実  
オシロスコープによるクロック位相測定  
TDC による TD4 遅延測定  
それぞれソフトウェアで監視
- ◆ 今後の運転モードの可能性  
50Hz 同期測定  
現在の 1Hz のビームフィードバックを高速化  
間欠ビーム測定  
連続入射時にも一部のバンチを盗んでビーム調整



**Thank you ...**

